

第4回

北九州半導体 ネットワーク総会

開催日

2月7日 2025 金

会場

リーガロイヤルホテル小倉

福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号

第1部 総会

【会員申込】

時間 14:00～15:30

会場 3階 エンパイアルーム

対象 北九州半導体ネットワーク会員のみ

※申込みは一団体2名までとなります。

申込 QRコードまたは、下記HPよりお申込み
ください。(申込締切1月31日)



第2部 特別講演会

【一般申込】

時間 15:45～17:30

会場 3階 エンパイアルーム

定員 250名

対象 北九州半導体ネットワーク会員、一般

申込 QRコードまたは、下記HPよりお申込み
ください。(申込締切1月31日)



第3部 交流会

時間 17:45～19:15

会場 3階 エンパイアルーム

定員 150名

対象 北九州半導体ネットワーク会員、一般

会費 3,000円/人 (立食形式)

お申込確認後、請求書をメールで送付いたしますので、会費を指定
口座にお振込みください。振込手数料はご負担いただきます。
入金後の返金は対応出来かねますのでご了承ください。

特別講演会

・一般の方は、特別講演会・交流会から参加可能です。
奮ってお申込みください。

・特別講演会・交流会は会員団体の申込人数制限はございません。

特別講演 テーマ1

新生シリコンアイランド九州が 拓く未来像



一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
代表取締役社長

山口 宜洋氏

1987年、エンジニアとしてキャリアをスタート。
ソニーのセット機器向けのロジック半導体や他社との協業によるゲーム向け半導体開発に
従事。また300mmウエハーラインの生産立上げを主導し、モノづくりの基盤を構築。
2008年長崎セミコンダクタマニュファクチャリング(株)へ出向、2010取締役社長に
就任。
2012年より現在主力製品のCMOSイメージセンサにおいて、ソニー独自の差異化技術
を進化させるとともに生産規模を拡大し競争優位なポジションを築く。
2018年ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)取締役副社長。
2021年同社代表取締役社長に就任。
2023年一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長に就任。

特別講演 テーマ2

半導体後工程の研究開発動向と アカデミアの役割



横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門
理工学部 機械・材料・海洋系学科
理工学府 機械・材料・海洋系工学専攻 准教授

井上 史大氏

2013年3月、関西大学 理工学研究科にて博士課程修了(工学博士)。
その後計10年間世界最大の半導体コンソーシアム、ベルギーimecにて常勤研究員として
半導体三次元集積の研究に従事。
2021年4月より横浜国立大学工学研究院システムの創生部門にて准教授として着任。
2024年4月より横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 副セン
ター長に就任。
多くの国内半導体PJに関与する傍ら、半導体人材育成にも積極的に取り組んでいる。
2022 IEEE EPS Outstanding Young Engineer Award、文部科学大臣表彰、2024
年 半導体オブザイヤー、先端技術大賞 経済大臣賞など数多くの受賞歴を有する。

問合せ先 (公財) 北九州産業学術推進機構 半導体産業支援センター内

北九州半導体ネットワーク事務局 菊地・富田・田中

〒808-0135 北九州市若松区ひびきの2-1

住所

TEL

093 (695) 3007 / FAX 093 (695) 3686

MAIL

ksnet@ksrp.or.jp / HP <https://www.ksrp.or.jp/support/semicon.html>

主催

北九州市産業経済局未来産業推進課 / 公益財団法人北九州産業学術推進機構



Kitakyushu

Semiconductor Network